# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-242317

(43)Date of publication of application: 07.09.2001

(51)Int.Cl.

G02B 5/20 2/01

(21)Application number: 2000-056064 (22)Date of filing:

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(72)Inventor: KOBAYASHI HIRONORI OKABE MASAHITO

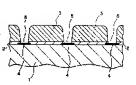
# (54) COLOR FILTER AND ITS MANUFACTURING METHOD

28 02 2000

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a color filter comprising pixel parts formed on a photocatalyst containing layer with an inkjet method, and exerting no adverse influence on a liquid crystal layer even in the case of being used for a color liquid crystal display device.

SOLUTION: The color filter is at least provided with a transparent substrate, the photocatalyst containing layer arranged on the transparent substrate, containing at least a photocatalyst and a binder and having wettability varied by exposure so as to lower a contact angle with a liquid, and the pixel parts arranged on the photocatalyst containing layer with the inkiet method, having plural colors with a specified pattern and with specified distances. The provided color filter is characterized by making the photocatalyst containing layer exposed



#### LEGAL STATUS

Date of request for examination

between the pixel parts be removed.

Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公開番号 特開2001-242317 (P2001-242317A)

(43)公開日 平成13年9月7月(2001.9.7)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I		ý-73-l*(参考)		
G02B	5/20	101	C 0 2 B	5/20	101	2 C 0 5 6	
B41J	2/01		C 0 2 F	1/1335	505	2H048	
G02F	1/1335	505	G09F	9/30	349B	2H091	
G09F	9/30	3 4 9	B41J	3/04	101Z	5 C 0 9 4	

# 審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 14 頁)

(21)出顧番号	特顯2000-56064(12000-56064)	(71) 出職人	000002897
			大日本印刷株式会社
(22) 刮顧日	平成12年2月28日(2000, 2, 28)		東京都新宿区市谷加賀町 -丁目1番1号
		(72)発明者	小林 弘典
			東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
			大日本印刷株式会社内
		(72)発明者	岡部 将人
			東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
			大日本印刷株式会社内
		(74)代理人	100083839
			<b>金剛士 石川 本用</b>

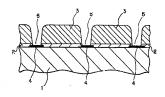
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 カラーフィルタおよびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 本発明は、光触媒含有層上にインクジェット 方式で画素部が形成されてなるカラーフィルタにおい て、カラー液晶表示装置に用いた場合にも、液晶層に悪 影響を及ぼすことのないカラーフィルタを提供すること を主目的とするものである。

【解決手段】 透明基板と、この透明基板上に設けら れ、少なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光によ り液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層 である光触媒含有層と、この光触媒含有層上にインクジ ェット方式により複数色を所定のパターンで、かつ所定 の間隙を有して設けられた画素部とを少なくとも有する カラーフィルタにおいて、上記画素部間に露出する光幢 媒含有層が除去されていることを特徴とするカラーフィ ルタを提供することにより上記目的を達成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板と、この透明基板上に設ける れ、少なくとも光触媒とバイングとを含有し、露光によ り液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層 である光触媒合有層と、この光触媒合有層上にインクジ ェット方式により複数色を所定のパターンで、かつ所定 の間隙を有して設けられた電素部とを少なくとも有する カラーフィルタにおいて、前記画業部間に露出する光触 媒合有層が除去されていることを特徴とするカラーフィ ルタ。

【請求項2】 前記画業部間に露出する光触媒含有層の 除去が、前記画業部間に露出する光触媒含有層上に現像 液を付着させ、この現像液により光触媒含有層を溶解さ せて除去するものであることを特徴とする請求項1記載 のカラーフィルク。

【請求項3】 前記透明基板上に遮光部が形成されており、この遮光部が形成された透明基板上に前記光触媒合 有層が形成されていることを特徴とする請求項1または 請求項2に記載のカラーフィルタ。

【請求項4】 前記光触媒が、酸化チタン (Ti

【請求項5】 前記光敏媒が酸化チタン(TiO<sub>2</sub>)であることを特徴とする請求項名記載のカラーフィルタ。 「請求項6] 前記パインケが、YaSiX(4-n)(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、 アミノ基、フェニル基またはエボキシ基を示し、Xはアルコキンル基またはハロゲンを示す。nは0~3までの数数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノボリシロキサンであることを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれかの請求項に記載のカラーフィルタ。

【請求項7】 (1)少なくとも光触媒とバインダとを 合有し、需光により液体との接触的が低下するように漏 れ性が突化する層である光地媒合有層を透明基板上に形 成する光触媒合有層形成工程と、(2)前記透明基板上 に設けられた光触媒合有層との画素部を形成する部位で ある画素部形成能に、エネルモーをパター、別報して画 素部用露光部を形成し、この画業部用露光部をインクジェット方式により複数色に着色することにより所定のパ ターンでかっ万度の間隙を有する画素部を形成する画素 部形成工程と、(3)前で囲業部間の間隙に露出する光 挽媒合有層上に、前記光触媒合有層を溶解することがで 多現像液を塗布する現像液を布工程と、(4)前記 像液により前記光触媒合有層を溶解させた後、現像液を 洗浄する洗浄工程とを少なくとも有することを特徴とするカラーフィルタの製造方法。

【請求項8】 前記現像液が、前記画素部の臨界表面張 力よりも大きい表面張力を有する現像液であることを特 徴とする請求項7記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項9】 前記現像液館布工程の前に、画業部間の 間隙に露出する光触媒合有層の隆界表面現力が画業部の 臨界表面現力よりも大きくなるように前記画業部間の間 臨界表面であることを特徴とする請求項7ま たは請求項名に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項10】 前記光触媒合有層を透明基板上に形成 する工程の前に、透明基板上に遮光部を形成する工程を 有することを特徴とする請求項7から請求項9までのい すれかの請求項に計載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項11】 前記現像液が、シロキサン結合を分解 することができるアルカリ性溶液であることを特徴とす る請求項7から請求項10までのいずれかの請求項に記 載のパターン形成体の製造方法。

【請求項12】 前記現像液が、水酸化ナトリウム水溶液または水酸化カリウム水溶液であることを特徴とする請求項11記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項13】 前記現像液塗布工程が、ノズル吐出方式を用いて行われることを特徴とする請求項7から請求項12までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法

【請求項14】 請求項1から請求項6までのいずれか の請求項に記載のカラーフィルタを具備することを特徴 とするカラー液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画素部をインクジェット方式で著色することにより得られる、カラー液晶 装置に好適なカラーフィルタおよびその製造方法に関す もものである。

【0002】 【従来の技術】近年、パーソナルコンピューターの発達に伴い、液晶接電、とりわけカラー液晶装置の需要が増加する傾向にある。しかしながら、このカラー液晶装置が高値であることから、コストゲウンの要求が高まっており、特にコスト的に比重の高いカラーフィルクに対するコストゲウンの要求が高い。

【0003】このようなカラーフィルタにおいては、通常赤(R)、緑(G)、および青(B)の3原色の着色ベターンを備え、R、G、およびBのそれぞれの画素に対応する電極をON、OFFさせることで液晶がシャックとして作動し、R、G、およびBのそれぞれの画素を光が重過してカラー表示が行われるものである。

【0004】従来のカラーフィルタの製造方法は、一般 に、R、G、およびBの3色を着色するために同一の工 程を3回縁り返して行っていたため、コスト高になるという問題や、工程を繰り返すため歩留まりが低下するという問題があった。このような問題を回避して、カラーフィルタを安値に得る方法として、インクジェット方式で着色インクを吹き付けして着色層(画素部)を形成する方法が種を提案されている(特別昭59-75205分級、特開平9-20380号公報、特開平8-230314号公報、および特開平8-227012号公報)。しかしながら、いずれの方法も工程面および得られるカラーフィルタの品質面で必ずしも満足し得るものではなかった。

【0005】本発明者等は、インクジェット方式で着色 インクを吹き付けして着色層(画業部)を形成する方法 として、光触媒含有層を用いる方法を提案した(特開平 11-337726号公報)。この方法によれば、光触 媒含有層上を露光することにより容易に濡れ性の異なる パターンを形成することが可能であり、ここに着色層 (画業部)を形成することにより、安価でかつ高品質な カラーフィルクを提供することができる。

[0006]しかしながら、このようなカラーフィルタ は、光触媒を含有する光地媒合有層を有するものである ことから、このカラーフィルタを用いてカラー液晶表示 装置を形成した場合に、光触媒合有層と液晶とが接触す る場合がある。このような場合は、光触媒合有層を流晶とが接触す おれる光幾線や肝川にり溶晶自体が変質する等の問題 が生じる可能性が否定できない、また、光触媒含有層中 に含まれる汚染物質が溶晶に溶出して、液晶層の表示品 質が低下することも考えられる

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 に鑑みてなされたもので、光触機含有層上にインクジェ ット方式で重素銘が形成されてなるカラーフィルタにお いて、カラー液晶表示装置に用いた場合にも、液晶層に 悪影響を及ばすことのないカラーフィルタを提供するこ とを主目的とするものである。

### [8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本売頭は請求項1において、透明基板と、この透明 基板上に設けられ、少なくとも光触媒とパイングとを含 有し、露光により液体との発触的が低下するように灑れ 性が変化する層である光地媒合有層と、この光触媒合有 層上にインクジェット方式により複数色を所定のパター ンで、かつ所定の間隙を有して設けられた電泳部とを少 なくとも有するカラーフィルタにおいて、上記画素部間 に露出する光触媒合有層が除去されていることを特徴と するカラーフィルタにおいて、上記画素部間 に露出する光触媒合有層が除去されていることを特徴と するカラーフィルタを提供する

【0009】本発明のカラーフィルタにおいては、上配 画素部間の間瞭に露出する光触媒含有層が除去されてい るので、この部分における光触媒含有層の露出面積がほ ほ光触媒含有層の厚み程度となるため、極めて小さくな る。したがって、本発明のカラーフィルタを用いてカラ 一流品表示装置を作製した場合に、液晶層と光触線含有 層とが直接検触したとしても流晶材料に駆撃撃を及ぼす おそれがなく、表示品質の良好なカラー液晶表示装置を 提供することができる。さらに、光触線含有層中に液晶 関応溶出するた路晶層中の液晶材料に対して問題が生 る液晶層沖染物質が混入されていた場合であっても、液 晶材料との接触面積が極めて小さいことから液晶層汚染 物質が液晶層中に溶出する量が極めて少なく、液晶層の 表示性能に駆撃響を与えるおそれがない。

【0010】上記請求項1に記載された発明において は、請求項2に記載するように、上記画業部間に選出す る光触媒含有層の除去が、上記画業部間に選出する光触 媒含有層上に現像液を付着させ、この現像液により光触 媒含有層と溶解させて除去するものであることが好まし い。このようにして画業部間に選出する光触媒合有層の 除去を行えば、簡便な工程で行うことが可能となるの で、コスト面で有利となるからである。

【0011】上記請求項1または請求項2に記載された 発明においては、請求項3に記載するように、上記透明 主報上に違ご能が形成されており、この違光部が形成さ れた適明基板上に上記光触媒合有層が形成されているカ ラーフィルクであってもよい、本発明のカラーフィルク は、違光部(プラックマトリックス)がこのようにカラ ーフィルク側に形成されたものであっても、対向電極基 板側に形成されたものであっても同様の効果を奏し得る からである。

10012] 上記請求項1から請求項3までのいずれかの請求項に配載されたカラーフィルタにおいては、請求可以に記載されたカラーフィルタにおいては、請求可以に取りませる。 一般化工ズ( $SnO_2$ )、酸化亜鉛(ZnO)、酸化スズ( $SnO_2$ )、酸化シンクス( $SiO_2$ )、数化シンクステン( $WO_2$ )、酸化ンスス( $BiO_2$ )、数比タンク数に数( $SiO_2$ )、数にないません。 ないは、かりであることが好ましく、中でも請求項5に記載するように軟化チクン( $TiO_2$ )であることが好ましい、これは、酸化チクンのバンドギャップエネルギーがあいたが光触線として有効であり、かつ化学的にも安定で薄性もなく、入手も容易だからである。

【0013】さらに上記隷水頂」から請求項5までのいてかかの請求項に記載さるように、上記パイングが、Y。 SiX(4-n) (ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンをす。nは0-3までの整数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物であるオルガノボリシロキサンであることが好ましい。光触媒含有層のバインダとしては、光触媒の作用により容易に分解されてい高分子化合物が好ま

しいからである。

【0014】本発明においては、請求項7に記載するよ うに、(1)少なくとも光触媒とバインダとを含有し、 露光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変 化する層である光触媒含有層を透明基板上に形成する光 触媒含有層形成工程と、(2)前記透明基板上に設ける れた光触媒含有層上の画素部を形成する部位である画素 部形成部に、エネルギーをパターン照射して画素部用露 光部を形成し、この画素部用露光部をインクジェット方 式により複数色に着色することにより所定のパターンで かつ所定の間隙を有する画素部を形成する画素部形成工 程と、(3)上記画素部間の間隙に露出する光触媒含有 層上に、上記光触媒含有層を溶解することができる現像 液を塗布する現像液塗布工程と、(4)上記現像液によ り上記光触媒含有層を溶解させた後、現像液を洗浄する 洗浄工程とを少なくとも有することを特徴とするカラー フィルタの製造方法を提供する。

[0015] このような工程により画業部間に露出する 光触媒含有層を除去することにより、液晶材料と接触する可能性のある光触媒含有層が露出している面積を容易 に非常に小さいものとすることが可能である。したがっ て、簡便な工程で高品質なカラー液晶表示波置を得るこ とができるカラーフィルクを製造することができる。

【0016】上記請求項下に記載のカラーフィルタの製造方法においては、請求項8に記載するように、上記現像液が、上記画業部の臨界表面張力よりも大きい表面張力を有する現像液であることが好ましい。上記現像液の機能が画業部に対して、0度より大きい接触角を有することになる。このため、画業部間に現像液を塗布した場合に、画業都表面に濡れ広がることがなく容易に画素部間に露出する光触媒合有層上にのみ現像液を塗布することができるからである。

【0017】さらに、上記前東項7または前東項8に記 載された発明においては、前東項9に記載するように 上記現像液旋布工程の前に、画素部間の間隙に露出する 光触媒合有層の陰界表面張力が画素部の陰界表面張力よ りも大きくなるように上記画素部の間隙はの 定を有することが好ましい。上記画素部間の間隙はの であるため、光触媒合有層上の濁れ性に関係なく現像液 を付着させることは可能である。しかしながら、光触媒 含有層の臨界表面張力が上記画素部の感界を面張力より と大きくなるように露光しておけば、上記現像液に対す る流れ性は画素部と比較して光触媒合有層の力が良好と なるため、現像液を画素部間に塗布する際に、より画素 部間に露出する光触媒合有層上に正確に整布することが 可能となるからである。

【0018】上記請求項7から請求項9までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項10に記載するように、上記光触媒含有層を透明基板上に形成す

る工程の前に、透明基板上に遮光部を形成する工程を有 するものであってもよい。本発明のカラーフィルタの製 造方法は、遮光部の有無によりその作用効果が制限され るものではないからである。

【0019】さらに、上記請求項7から請求項10までのいずたかの請求項に記載の発明においては、請求項11に記載するように、上記理機能が、シロキン結合を分解することができるアルカリ性溶液であることが好ましく、中でも請求項12に記載するように、上記理機能液であることが好まして、上記光触媒合有層に含まれるバイングとしては、光触媒の作用により容易に切断されない程度の結合エネルギーを有するものが好ましいことから、シロキサン結合を有するボリマーが好選に用いられる。したがって、現壊液としては、このようなシロチェンと結合を分解することができるアルカリ水溶液が見せいた。中でもコスト面等を考慮すると水機化ナリウムまたは水酸化カリウムを用いることが好ましいのであまたは水酸化カリウムを用いることが好ましいのであまたは水酸化カリウムを用いることが好ましいのであ

【0020】上記請求明7から請求明12までのいずれかの請求明に記載された発明においては、請求明13世記載された発明においては、請求明13世記するように、上記規模が落す工程が、ノズル吐出方式を用いて行われることが好ましい、イングジェット、ディスペンサー等のノズル吐出方式で行うことにより光触媒各有層が露出する画茶部間間除か回路にのみ現像液を施布することができる。したがって、ディップコート方式等による途布の場合と比較して、精度よく現像液を付着させることができるかってある。

【0021】さらに、本発明は、請求項14に記載するように、請求項1から請求項らまでのいずれかの請求項 に記載のカラーフィルタを具備することを特徴とするカラー液晶表示装置を提供する。このようなカラー液晶表 示装置は、液晶層中の液晶材料に対する光触媒含有層に 起因する思影響を防止することができるので、表示品質 に優れたカラー液晶表示装置とすることができる。 【0022】

【発明の実施の形態】1.カラーフィルタ

以下、本発明のカラーフィルタについて詳しく説明す る。本発明のカラーフィルタは、透明建板と、この透明 ま板上に限けられ、少なくとも光触線とパイッグとを含 有し、露光により液体との接触角が低下するように濡れ 性が変化する層である光触線合有層と、この光触媒合有 層上にインクジェット方式により複数色を所定のパター ンで、かつ所定の間隙を有して設けられた画業部とを少 なくとも有するカラーフィルタにおいて、上記画業部間 に露出する光触媒合有層が除去されているところに特徴 を有するものである。

【0023】本発明は、このように画素部間の間隙に露 出する光触媒含有層が除去されているために、以下に示 すような効果を奏するものである。 すなわち、カラー液

晶表示装置は、一般にカラーフィルタとこのカラーフィ ルタに対向する対向電極基板とを所定の間隔をおいて配 置し、カラーフィルタと対向電極基板との間に液晶材料 を密封して液晶層とすることにより形成される。このカ ラーフィルタ側の表面には、透明電極層、配向層、保護 層等の種々の層が形成される場合があるが、画素部の間 隙上に全く層が形成されない場合も考えられる。このよ うな場合は、上述した液晶層中の液晶材料が光触媒含有 層と直接接触することになる。液晶材料と光触媒含有層 が接触し、かつバックライト等の何らかの光が接触部分 に照射されると、光触媒の作用により液晶層中の液晶材 料が変質する可能性があり、結果として液晶層の表示品 質を低下させることになる。このような場合に、画素部 間に露出する光触媒含有層を除去することにより、液晶 材料と光触媒含有層との接触面積は、光触媒含有層の厚 み分のみとなる。ここで、この光触媒含有層の肉厚は一 般的には $0.1\mu m\sim 0.2\mu m$ の範囲内であるのに対 し、画素部間で露出する光触媒含有層の幅はカラーフィ ルタの種類にもよるが10μm程度もある。したがっ て、画素部間で露出する光触媒含有層を除去することに より、光触媒含有層と液晶材料との接触面積は100分 の1程度まで低下させることができる。よって、上述し たような液晶層の表示品質の低下といった不具合が生じ る可能性を低下させることができる。

【0024】また、例え画素部間の間除に透明電極等の 澤膜が形成されている場合であっても、例えば光触媒合 有層中に流版計算化圧爆影響とよる流温所接触質が含ま れている場合は、上述したような薄膜を透透して液晶層 中の液晶材料中に溶出する可能性がある。このような場 高も液晶原の表出最変を低すせることになる。この 際、光触媒合有層の画業部間の鑑出部分が除去されてい ることにより、液晶材料との接触面積を大幅に低下させ のことができることから、光敏度合有層中の振晶所染物 質の液晶層中への溶出を事実上防止することができ、液 晶層の表示晶質の低下といった不具合を防止することが できる。

【0025】次に、このような本発明のカラーフィルタ でついて、図画を用いて具体的に説明する。図1は、本 発明のカラーフィルタの一例を示すものである。このカ ラーフィルタは、透明基板1とその一表面上に形成され た光触媒合有層2と、光触媒合有層2上に形成された 素部3とから機能構成されてなるものであり、上記透明 基板1上であって上記画業部3の間に位置する部分には 遠光部4が形成されている。上記画業部3は、光触媒合 有層2上に所定のパターンで所定の間隙を有しつつ形成 されており、この間隙の部がたおいて表面に露出してい る光触媒合有層2は除去され、光触媒合有層除去部5と されている。以下、これら各構成について個々に説明す る。

【0026】(光触媒含有層除去部)上述したように、

本発明の特徴は、図1に示すように画素部3の問題で語 出する光触媒合有層 2が除去されて光触媒合有層除 5とされている点にある。本発明に対ける光触媒合有層 除去部は、画業部間の間隙に存在し、画業部で覆われて いない部分の光触媒合有層が除去されてなるものであ り、除去される部分が図1にデナように実送部4上であ った場合は、遮光部4上の光触媒合有層2が除去されて なり、また遮光部4が形成されていない場合は透明基板 上の光触媒合有層が除去されていない場合は透明基板

【0027】このような光触媒合有層除去都の幅は、面 素部の間隙の幅と同一である。図1に示すように遮光部 4が透明基度に形成されているような場合は、通常面 素部3は進光部4の一部分と重なるように形成されてい ることから、光触媒合有層除去部5の幅は、遮光部4の 編より小さく形成される場合が多いが、本発明はこれに 限定されるものではない。

【0028】具体的な光触媒含有層除去部の形状を説明すると、その幅は、上述したように画素部の問題の偏と 同一の偏となり、カラーフィルタの種類にもよるが、一般的には1~100μmの範囲内となる。また、この光触媒含有層除去部の厚みと同一であり、これも用いるカラーフィルタにより異なるものではあるが、一般には、0.01~0.5μmの範囲内となる。

【0029】このような光触媒合有層除去部を形成する 方法は、画素部間に露出する光触媒合有層を除去するこ ができる方法であれば特に際されるものではない が、光触媒合有層を溶解することができる現像液を画業 部間に露出する光触媒合有層上に付着させ、この現像液 により光触媒合有層を溶解させて形成することが好まし い。この現像液の種類、および現像液による光触媒合有 層除去部の形成方法については、後述するカラーフィル タの製造方法において評述するものと同一であるので、 ここでの肥明は容跡する。

【0030】(透明基板)図1にも示すように、本発明 のカラーフィルタは、透明基板1上に光触媒含有層除去 部5が形成された光触媒含有層2、および画素部3が少 なくとも形成されてなるものであるが、このような透明 基板としては、従来よりカラーフィルタに用いられてい るものであれば特に限定されるものではない。例えば、 石英ガラス、パイレックスガラス、合成石英板等の可撓 性のない透明なリジット材、あるいは透明樹脂フィル ム、光学用樹脂板等の可撓性を有する透明なフレキシブ ル材を用いることができる。この中で特にコーニング社 製7059ガラスは、熱膨脹率の小さい素材であり寸法 安定性および高温加熱処理における作業性に優れ、ま た、ガラス中にアルカリ成分を含まない無アルカリガラ スであるため、アクティブマトリックス方式によるカラ 一液晶表示装置用のカラーフィルタに適している。本発 明において、透明基板は通常透明なものを用いるが、反

射性の基板や白色に着色した基板でも用いることは可能 である。また、透明基板は、必要に応じてアルカリ溶出 防止用やガスパリア性付与その他の目的の表面処理を施 したものを用いてもよい。

【0031】(光触媒合有層)本発明のカラーフィルタは、図1にも示すように、上記透明基板1上に光触媒合 有層除去部方が設けられた光触媒合有層2が形成されている。このような本発明に用いられる光触媒合有層は、少なくとも光触媒とバイングとを有し、震光により液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層であ

る。本発明における光触媒含有層は、特に限定させるも のではないが、主として画素部を形成するために用いる れる層である。すなわち、上記光触媒含有層は、露光に より液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する ものであるので、例えば画素部を形成する部分にのみ露 光するようにパターン露光を行うことにより、容易に画 素部を形成する部分の濡れ性を低下させ、液体との接触 角の小さい親インク性領域とすることができる。したが って、このように親インク性領域とした部分にインクジ ェット方式でインクを塗布することにより、露光されて いない飛インク性領域との濡れ性の差により容易に画素 部を形成する部位にのみ画素部形成用のインクを塗布す ることができる。この後、塗布したインクを硬化させる ことにより容易に画素部を形成することができる。この ように、光触媒含有層を用いて画素部を形成することに より、製造コストを大幅に削減させることができ、最終 製品となるカラー液晶表示装置等のコストを大幅に低減 させることができるのである。

【0032】ここで、親インク性御域とは、液体との接触的が小さい領域であり、画素部を形成するインクジェット用インや呼に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、狼インク性領域とは、液体との接触角が大きい領域領域であり、画素部を形成するインクジェット用インク等に対する濡れ性が悪い領域をいうこととする。

[0033]上記光触媒合有層は、露光していない部分においては、表面張力40mN/mの液体との接触角が10度以上、特ましくは表面張力30mN/mの液体との接触角が10度以上、特に表面張力20mN/mの液体との接触角が10度以上であることが好ましい。これは、露光していない部分は、本発明といては視つたいは、底光していない部分は、本発明といては視つたい場合は、携インク性が十分でなく、上記画素部を形成するためのインクジェット用インクが画素部を形成しない領域に残存する可能性が生じ、構度具く画素部を形成さるたかできないからである。

【0034】また、上記光触媒含有層は、露光すると液体との接触角が低下して、表面張力40mN/mの液体 との接触角が10度未満、好ましくは表面張力50mN/mの液体との接触角が10度以下、特に表面張力60 mN/mの液体との接触角が10度以下となるような層であることが射ましい。露光した部分の液体との接触角が高いと、露光した部分における画素部形成用のインクジェット方式のインク等の広がりが含る可能性があり、画素部での色抜け等が生じる可能性があるからである。また、現底液を付着させる場合においても、露光した部分における液体との接触角が低い方が、現像液を付着させやすいからである。

【0035】なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を有する液体との接触角を接触角頭定器(結果) 製CA-Z型)を用いて測定(マイクロシリンジから溶液を滴下して30秒後)上、その結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。また、この測定に際して、種々の表面張力を有する液体としては、純正化学株式会社製の必れ指数標準液を用いか。

【0036】本発明に用いられる光触媒含有層は、少なくとも光触媒とバインダとから構成されているものであるが、これは、このような構成とすると、バインダの種類を選択することにより、露光前の臨界表面張力をからくし、露光後の臨界表面張力を持ちくし、変光後の電界表面張力を持ちいる。具体的には、光触媒により、バインダの一部である有機基や添加剤の酸化、分解等の作用を用いて、露光部の濡れ性を変化させて親・インク性とし、非露光部との形化性に大きた差を生じさせることができるのである。このように光触媒含有層がパイングを有することにより、画素部を形成するインクジェット方気のインタとの憲法部での要称性、親インク性)ないしは未露光部での反飛性(親インク性)を応いることによって、品質の良好でかつコスト的にも有利なカラーフィルタを得ることができるのである。

【0037】また、本発明においては、この光触媒含有 層がさらにフッ素を含有し、かつこの光触媒含有層表面 のフッ素含有量が、光触媒含有層に対して露光等を行っ た際に、上記光触媒の作用により露光前に比較して低下 するように上記光触媒含有層が形成されていてもよい。 【0038】このような特徴を有するカラーフィルタに おいては、パターン露光することにより、容易にフッ素 の含有量の少ない部分からなるパターンを形成すること ができる。ここで、フッ素は極めて低い表面エネルギー を有するものであり、このためフッ素を多く含有する物 質の表面は、臨界表面張力がより小さくなる。したがっ て、フッ素の含有量の多い部分の表面の臨界表面張力に 比較してフッ素の含有量の少ない部分の臨界表面張力は 大きくなる。これはすなわち、フッ素含有量の少ない部 分はフッ素含有量の多い部分に比較して親インク性領域 となっていることを意味する。よって、周囲の表面に比 較してフッ素含有量の少ない部分からなるパターンを形 ーンを形成することとなる。

【0039】したがって、このような光触媒合有層を用いた場合は、パターン電光することにより、混インク性 領域内に親インク性領域のパターンを容易に形成することができるので、この親インク性領域の水に画素部等を 形成することが容易に可能となり、低コストで品質の良 好なカラーフィルタとすることができる。また、露光に より親インク性領域とすることができるので、光触媒合 有層除去部を形成するに際して露光することにより、容 易に画業部間の間隙に露出する光触媒合有層を銀インク 性領域とすることができ、ここに精度良く現像液を付着 させることができ。ここに精度良く現像液を付着

【0040】上述したような、フッ素を含む光触媒合有 層中に含まれるフッ素の含有量は、露光されて形成され たフッ素含有量が低い親インク性領域におけるフッ素含 有量は、露光されていない部分のフッ素含有量を100 とした場合に10以下、好ましくは5以下、特に好まし くは1以下であることが好ましい。

【0041】にのような範囲やよすることにより、露光 部分と未羅光部分との濡れ性に大きな違いを生じさせる ことができる。したがって、このような光触媒含有層に 画素部等を形成することにより、フッ素含有量が低下し た親インク性領域のみに正確に画素部等を形成すること が可能となり、精度良くカラーフィルタを得ることがで きるからである。なお、この低下率は重量を基準とした ものである。

【0042】このような光触集合有層中のフッ素含有量の測定は、一般的に行われている種々の方法を用いるとか可能であり、例えばX線光電子分光法 (X-ray Photoelectron Spectroscopy、 SCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)とも称される。)、蛍光X線分析法、質量分析法等の定量的に表面のフッ素の量を測定できる方法であれば特に限定されるものではない。 【0043】本発明で使用する光触媒としては、光半導

体として知られる例えば酸化チタン( $\Upsilon$  i  $_0$  2)、酸化 亜鉛(Z n O 3、酸化Z (S n O 2 )、 $\mathcal{F}$  タン散スト ロンチウム(S r  $\Upsilon$  i O 3 )、酸化  $\mathcal{F}$  タングステン(W O 3 )、酸化ビスマス(B i  $_2$  0 3 ) および酸化鉄(F e 2 O 3 )を挙げることができ、これらから選択して1種 または2種以上を混合して用いることができ。

【0044】本発明においては、特に酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定で薄性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型があり本発明ではいずれも使用することができるが、アナターゼ型の酸化チタンは励起波長が380m以下にある。

【0045】このようなアナターゼ型酸化チタンとして は、例えば、塩酸解酵型のアナターゼ型チタニアゾル (石原産業(株)製STS-02(平均粒径7nm)、 石原産業(株)製ST-K01)、葡酸解酵型のアナタ ーゼ型チタニアゾル (日産化学(株)製TA-15(平 均粒径12nm))等を挙げることができる。

【0046]米触媒の経路は小さいほど光軸線正形が効 解的に起こるので好ましく、平均程径か50nm以下が 好ましく、20nm以下の光触媒を使用するのが物に好 ましい、また、光触媒の程径が小さいほど、形成された 光触媒の音層の表面和さが小さくなるので好ましく、 機媒の程径が100nmを超えると光触媒含有層の中心 線平均表面相さが狙くなり、光触媒含有層の中部光常の 現インク性が低下し、また露光部の親インク性の発現が 不十分となるため好ましてない

【0047】本発明のカラーフィルタにおいては、上述 したように光触媒合有層表面にファ楽を含有させ、この 光触媒合有層表面にパターン露光することにより光触媒 合有層表面のファ素含有量を低下させ、これにより携イ ンク性領域中に親インク性領域のパターンを形成し、こ に画素無等を形成して得られるカラーフィルクであっ てもよい、この場合であっても、光触媒として上述した ような二酸化チタンを用いることが好ましいが、このよ うに二酸化チタンを用いることが好ましいが、このよ うに二酸化チタンを用いることが好ましいが、このよ がして二酸化チタンを用いることが好ましいが、このよ がして近難化すると、チタン(Tr)元素を100とし た場合に、ファ素(F)元素が500以上となる比率 でファ素(F)元素が500以上となる比率 でファ素(F)元素が光触媒合有層表面に含まれている ことが好ましい。

【0048】フッ素(F)が光触媒合有層にこの程度合 まれることにより、光触媒合有層上における臨界表面別 カモ十分低くすることが可能となることから表面に対 る提インク性を確保でき、これによりバターン露光して フッ素合有量を減少させたパターン部分における表面の 親インク性領域との漏れ性の差異を大きくすることがで き、最終的に得られるカラーフィルタの品質を向上させ ることができるからである。

【0049】さらに、このようなカラーフィルタにおいては、パターン露光して形成される親インク領域におけるフッ素合有量が、チタン(下1)元素を100とした場合にフッ素(F)元素が50以下、符ましくは20以下、特に好ましくは10以下となる比率で含まれていることが好ましい。

【0050】光触媒合有層中のファ素の含有率をこの程 度低減することができれば、画素部等を形成するために は十分で観インク性を得ることができ、上温未露光部の 撓インク性との濡れ性の差異により、画素部等を精度良 く形成することが可能となり、品質の良好なカラーフィ ルタを得ることができる。

【0051】本発明において、光触媒合有層に使用する バインダは、主骨格が上記の光触媒の光励起により分解 されないような高い結合エネルギーを有するものが好ま しく、例えば、(1) ゾルゲル反応等によりクロロまた はアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオルガノボリシロキサン、(2) 飛水性や 療法性に優れた反応性シリコーンを架橋したオルガノボ リシロキサン等を挙げることができる。

【0052】上記の(1)の場合、一般式:

Y, S i X(4-n)

(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエボキン基を示し、 Xはアルコキシル基、アセサル基または10円グを示す。 nは0~3までの整数である。)で示される珪素化 合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加大分解縮合物をしては共加大分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい。なお、ここでYで示される基の炭素数は1~20の範囲内であることが好ましく、また、Xで示されるアルコキン基は、メトキン基、プロボキシ基、プロボキシ基、プロボキシ基、プロボキシ基、プロボキシ基、プロボキシ基、プロボキシ基、プロボキシ基、プロボキシ基であるアルコキシ基であるアとが好ましい。

【0053】具体的には、メチルトリクロルシラン、メ チルトリブロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシ ラン、メチルトリセーブトキシシラン: エチルトリクロ ルシラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリメトキ シシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソ プロボキシシラン、エチルトリt-ブトキシシラン: n ープロビルトリクロルシラン、nープロビルトリプロム シラン、ロープロピルトリメトキシシラン、ロープロピ ルトリエトキシシラン、n-プロビルトリイソプロポキ シシラン、n-プロピルトリt-ブトキシシラン:n-ヘキシルトリクロルシラン、n-ヘキシルトリプロムシ ラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン、n-ヘキシル トリエトキシシラン、n-ヘキシルトリイソプロポキシ シラン、n-ヘキシルトリt-ブトキシシラン:n-デ シルトリクロルシラン、nーデシルトリブロムシラン、 n-デシルトリメトキシシラン、n-デシルトリエトキ シシラン、nーデシルトリイソプロポキシシラン、n-デシルトリセーブトキシシラン: n-オクタデシルトリ クロルシラン、n-オクタデシルトリプロムシラン、n -オクタデシルトリメトキシシラン、n-オクタデシル トリエトキシシラン、ローオクタデシルトリイソプロボ キシシラン、n-オクタデシルトリt-ブトキシシラ ン;フェニルトリクロルシラン、フェニルトリプロムシ ラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエト キシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェ ニルトリセーブトキシシラン; テトラクロルシラン、テ トラブロムシラン、テトラメトキシシラン、テトラエト キシシラン、テトラブトキシシラン、ジメトキシジエト キシシラン;ジメチルジクロルシラン、ジメチルジブロ ムシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエト キシシラン;ジフェニルジクロルシラン、ジフェニルジ プロムシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニ ルジエトキシシラン;フェニルメチルジクロルシラン、

フェニルメチルジブロムシラン、フェニルメチルジメト キシシラン、フェニルメチルジエトキシシラン:トリク ロルヒドロシラン、トリブロムヒドロシラン、トリメト キシヒドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイ ソプロポキシヒドロシラン、トリセーブトキシヒドロシ ラン: ビニルトリクロルシラン、ビニルトリプロムシラ ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ **ラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリ**t ブトキシシラン;トリフルオロプロビルトリクロルシ **ラン、トリフルオロプロピルトリブロムシラン**、トリフ ルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロ ピルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイ ソプロポキシシラン. トリフルオロプロビルトリナーブ トキシシラン; ァーグリシドキシプロピルメチルジメト キシシラン、ケーグリシドキシプロピルメチルジエトキ シシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、アーグリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ア グリシドキシプロピルトリイソプロポキシシラン、ァ ーグリシドキシプロピルトリtーブトキシシラン:ァー メタアクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン。ャ ーメタアクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、 r-メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、rーメタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、ァー メタアクリロキシプロピルトリイソプロポキシシラン. アーメタアクリロキシプロピルトリt.ーブトキシシラ ン; ァーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、ァー アミノプロピルメチルジエトキシシラン、ャーアミノブ ロビルトリメトキシシラン、ァーアミノプロビルトリエ トキシシラン、ケーアミノプロピルトリイソプロポキシ シラン、ケーアミノプロピルトリ tーブトキシシラン; アーメルカプトプロビルメチルジメトキシシラン、アー メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、ャーメル カプトプロビルトリメトキシシラン、ケーメルカプトプ ロビルトリエトキシシラン、ケーメルカプトプロピルト リイソプロポキシシラン、ケーメルカプトプロピルトリ tープトキシシラン: B-(3, 4-エポキシシクロへ キシル) エチルトリメトキシシラン、8-(3,4-エ ボキシシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラン:お よび、それらの部分加水分解物;および、それらの混合 物を使用することができる.

H<sub>3</sub>)<sub>3</sub>; (CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CF (CF<sub>2</sub>)<sub>4</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Si (O CH3)3; (CF3)2CF (CF2)6CH2CH2Si (OCH3)3; (CF3)2CF (CF2)8CH2CH2S i (OCH3)3; CF3 (C6H4) C2H4Si (OC  $H_3$ ) 3;  $CF_3$  ( $CF_2$ ) 3 ( $C_6H_4$ )  $C_2H_4$  Si (OC H<sub>3</sub>)<sub>3</sub>; CF<sub>3</sub> (CF<sub>2</sub>)<sub>5</sub> (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>) C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Si (OC  $H_3$ )  $_3$ ;  $CF_3$  ( $CF_2$ )  $_7$  ( $C_6H_4$ )  $C_2H_4Si$  (OC  $H_3$ )<sub>3</sub>;  $CF_3$  ( $CF_2$ )<sub>3</sub> $CH_2$ CH,  $SiCH_3$  ( $OCH_3$ ) 3) 2; CF3 (CF2) 5 CH2 CH2 SiCH2 (OC Ha),; CFa (CF,), CH, CH, SiCHa (OCH 3) 2; CF3 (CF2) 9 CH2 CH2 SiCH3 (OC  $H_3$ )<sub>2</sub>; (CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CF (CF<sub>2</sub>)<sub>4</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>SiCH 3 (OCH3) 2; (CF3), CF (CF,) CH, CH, Si CH3 (OCH3)2; (CF3)2CF (CF2)8 CH2CH2Si CH3 (OCH3) 2; CF3 (C6H4)  $C_2H_4SiCH_3(OCH_3)_2; CF_3(CF_3)_3(C_6)_3$ H<sub>4</sub>) C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>S.i CH<sub>2</sub> (OCH<sub>2</sub>), CF<sub>2</sub> (CF<sub>3</sub>),  $(C_6H_4)C_2H_4SiCH_3(OCH_3)_2;CF_3(CF$ 2) 7 (C6H4) C2H4 SiCH3 (OCH3) 2; CF 3 (CF2) 3 CH2 CH2 Si (OCH2 CH2) 3; CF2 (CF<sub>2</sub>)<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Si (OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>:CF 3 (CF2) 7 CH2 CH2 Si (OCH2 CH3) 3; CF3 (CF2) 9CH2CH2Si (OCH2CH3) 3; CF 3 (CF2) 7 SO2 N (C2 H5) C2 H4 CH2 Si (OC H<sub>3</sub>)<sub>3</sub>

【0056】上配のようなフルオロアルキル基を含有するポリシロキャンをバイングとして用いることにより、 光触媒含有層の非鑑光部の現インク性が大きく向上し、 暗素部形成用のインクジェット方式用インクの付着を妨 げる機能を発現する。

【0057】また、上記の(2)の反応性シリコーンと しては、下記一般式で表される骨格をもつ化合物を挙げ ることができる。

【0058】 【化1】

$$-\left(\begin{array}{c} R \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ R \end{array}\right)$$

【0059】ただし、nは2以上の整数であり、R1、 R1はそれぞれ炭素数1~10の置機もしくは非置機の アルキル、アルケニル、アリールあるいはシアノアルキ ル基であり、モル比で全体の40%以下がビニル、フェ ニル、ハロゲン化フェニルである。また、R1、R1がメ チル基のもの状質面エネルギーが最も小さくなるので好 ましく、モル比でメチル基が60%以上であることが好 ましい、また、銀末端もしくは側鎖には、分子鎖中に少 なくとも1個以上の水粉ま歩の方は外生をからな 【0060】また、上記のオルガノボリシロキサンとと もに、ジメチルボリシロキサンのような架橋反応をしな い安定なオルガノシリコン化合物をバインダに混合して もよい。

【0061】本発明において光触媒含有層には上記の光 触媒、バインダの他に、界面活性剤を含有させることが できる。具体的には、日光テミカルズ(株) 製NIKK OLBL、BC、BO、BBのをシリーズ等の後化水素 系、デュボン社製ZONYL FSN、FSO、旭硝子 (株) 製サーフロンS-141、145、大日本インキ 化学工業(株) 製スガファッケF-141、144、ネ オス(株) 製フタージェントF-200、F251、ダ イキン工業(株) 製スカアトコ・401、1402、 スリーエム(株) 製フタージェントF-210、「76等 のフッ素系あるいはシリコーン系の非イオン外面活性剤、ア ニオン系界面活性剤、両性界面活性剤を削いることもで きる。

【0062】また、光触媒合有層には上記の界面活性剣の他にも、ボリビニルアルコール、不能和ポリエステル、アクリル樹脂、ポリエチトン、ジアリルフタレート、エチレンプロビレンジエンモノマー、エボキシ樹脂、フェノール樹脂、ボリカージン、メラミン樹脂、リカーボネート、ボリ塩化ビニル、ボリアミド、ボリイミド、スチレンブタジエンゴム、クロロアレンゴム、ボリアロビレン、ボリデトレン、ボリステレン、ボリチャレン、ボリアカジエン、ボリステル、ボリアダジエン、ボリストレ、ボリアカジエン、ボリアロビン、ボリアウリルニトリル、エピクロルヒドリン、ボリサルフェイド、ボリイソブレン帯のオリゴマー、ボリマー等を含有させることができる。

【0063】光触媒合有層中の光触媒の含有量は、5~60重量%、好ましくは20~40重量%の範囲で設定することができる。また、光触媒合有層の厚みは、0.05~10μmの範囲が将ましい。

【0064】上記光触媒合有欄は、光触媒とバイングを必要に応じて他の添加剤ともに溶剤神に分散して塗布 後を調製し、この塗布液を塗布することにより形成する ことができる。使用する溶剤としては、エタノール、イ ソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好まし い。塗布はえどコート、スプレーコート、ディップコ ート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法 により行うことができる。バイングとして紫外線硬化型 の成分を合有している場合、紫外線を照射して吸化処理 を行うことにより光触媒含有層を形成することかでき

【0065】(画業部)本発明のカラーフィルタは、図 1にも示すように、上記光触域含有層2上に、インクジェット方式により複数色、通常は赤(R)、緑(G)、 はよび青(B)の3色を所定のパターンで、かつ所定の 間隙を有するように画素部3が形成される。 【0066】ここで所定のパターンとは、カラーフィルタにおいて連常用いられるパターンであり、具体的に、モザイク状、トライアングル状、ストライア状等のパターンを挙げることができる。また、ここでいう所定の間隔とは上途した本発明のカラーフィルタの特徴部分である光触媒合有層除去部の幅と同様である。 【0067】このような画素部を形成するインクジェット方式のインクとしては、大きく水性、油性に分類されるが、本等明においてはいずれのインクをあっても用い

た水性のインクが好ましい。 【0068】本発明で用いられる水性インクには、溶媒 として、水単独または水及び小溶性有機溶剤の混合溶媒 を用いることがきる。一方、油性インクにはヘッドのつ まり等を防ぐために高沸点の溶媒をペースとしたものが 好ましく用いられる。このようなインクジェット方式の インクに用いられる着色削は、公知の顔料、樂料が広く 用いられる。また、分散性、定着性向上のために溶媒に 可溶・不溶の樹脂類を含有させることもできる。その 他、ノニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界

ることができるが、表面張力の関係から水をベースとし

剤:消溶剤・袋外線吸収剤・R皮調剤・表面張力調整 剤などを必要に応じて添加しても良い。 【0069】また、通常のインクジェット方式のインク は適性粘度が低いためバイング樹脂を多く含有できない が、インク中の着色剤粒子を樹脂で包むかたちで造粒さ せることで着色剤自身に定準備を持たせることができ

面活性剤などの界面活性剤;防腐剤;防黴剤;pH調整

せることで着色剤自身に定着能を持たせることができ る。このようなインクも本発明においては用いることが できる。さらに、所謂ホットメルトインクやUV硬化性 インクを用いることもできる。

【0070】本発明においては、中でもUV硬化性インクを用いることが好ましい。UV硬化性インクを用いることにより、インクジェット方式により着色して画業部を形成後、UVを照射することにより、素早くインクを硬化させることができる。したがって、効率よくカラーフィルクを製造することができるからである。

【0071】このようなUV硬化性インクは、プレポリ マー、モノマー、光開始剤及び着色剤を主成分とするも のである。アレポリマーとしては、ポリエステルアクリ レート、ポリウレタンアクリレート、エポキシアクリレ ート、ポリエーテルアクリレート、オリゴアクリレート ト、アルキドアクリレート、ポリオールアクリレート、 シリコンアクリレート等のプレポリマーのいずれかを特 に限定することなく用いることができる。

【0072】モノマーとしては、スチレン、酢酸ビニル 等のビニルモノマー; n ー へキシルアクリレート、フェ ノキシエチルアクリレート等の単官能アクリルモノマ ー; ジエチレングリコールジアクリレート、1.6 一へ キサンジオールジアクリレート、とドロキシピペリン酸 エステルネオペンチルグリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート. ジペンタエリス トールヘキサアクリレート等の多官能アクリルモノマー を用いることができる。上記プレポリマー及びモノマー は単独で用いても良いし、2種以上混合しても良い。 【0073】光重合開始剤は、イソブチルベンゾインエ ーテル、イソプロピルベンゾインエーテル、ベンゾイン エチルエーテル、ベンゾインメチルエーテル、1-フェ ニルー1、2ープロパジオンー2ーオキシム、2、2-ジメトキシー2ーフェニルアセトフェノン、ベンジル、 ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ジエトキシ アセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フ ェニルプロパンー1ーオン、ベンゾフェノン、クロロチ オキサントン、2-クロロチオキサントン、イソプロピ ルチオキサントン、2-メチルチオキサントン、塩素置 換ベンゾフェノン、ハロゲン置換アルキルーアリルケト ン等の中から所望の硬化特性、記録特性が得られるもの を選択して用いることができる。その他必要に応じて脂 肪族アミン、芳香族アミン等の光開始助剤:チオキサン ソン等の光鋭感剤等を添加しても良い。

【0074】このような画素緒の形成方法は、まず上述 したように上記光触媒合有限に対して、形成される画素 部のパターンと同じパターンの親インク性領域を形成す るように、パターン露光が焼きれる。次いで、この親イ ンク性領域にインクジェット方式により画素部形成用の インクを強布する。そして、この画素部形成用インクを 硬化させることにより、画素部を形成することができる のである。

【0075】(進光部)本発明のカラーフィルタは、遠 光部が形成されたものもしくは形成されないもののいず れをも含むものである。例えば図1は、遠光部が形成 された例を示すものであり、透明基板1上に遮光部4が 形成され、さらに遮光部4を覆うように光触焼合有層2 が形成されている。このような場合の遮光部は、これに 限定されるものではないが、適常スパッタリング法、真 空蒸着性等により厚み1000~2000種度のクロ 人等の金属質を形成し、こので腰をパターニングする ことにより形成される。このパターニングの方法として は、スパッタ等の通常のパターニング方法を用いること ができる。

【0076】本発明において連光部を形成する場合は、 遮光部の幅が上記光触媒合有層除去部の幅より広く形成 されていることが好ましい。カラー液晶表示装置とした 際に色抜け等の不具合を防止するためである。

【0077】(その他)本発明のカラーフィルタには、必要に応じて他の部材が形成されていてもよく、具体的には、透明電極層、配向層、保護層、スペーサとして機能する柱状部材学が形成されていてもよい。

【0078】2. カラーフィルタの製造方法

次に、本発明のカラーフィルタの製造方法について説明

する。本発明のカラーフィルタの製造方法は、(1)少 なくとも光触媒とバインダとを含有し、露光により液体 との接触角が低下するように濡れ性が変化する層である 光触媒含有層を透明基板上に形成する光触媒含有層形成 工程と、(2)上記透明基板上に設けられた光触媒含有 層上の画素部を形成する部位である画素部形成部に、エ ネルギーをパターン照射して画素部用露光部を形成し、 この画素部用露光部をインクジェット方式により複数色 に着色することにより所定のパターンでかつ所定の間隙 を有する画素部を形成する画素部形成工程と、(3)ト 記画素部間の間隙に露出する光触媒含有層上に、上記光 触媒含有層を溶解することができる現像液を塗布する現 像液塗布工程と、(4)上記現像液により上記光伸媒合 有層を溶解させた後、現像液を洗浄する洗浄工程とを少 なくとも有することを特徴とするものである。以下、上 記各工程について説明する。

【0079】図2は、本発明のカラーフィルタの製造方 法の一例における各工程を説明するためのものである。 この例においては、まず、後来の方法により適明基板1 上に遮光部本が形成される。この遮光部4の製造方法は 特に限定されるものではなく、例えば、上述したように スパッタリング法、真空業者等により厚み1000~ 2000人程度のクロム等の金属薄膜を形成し、この薄 腹だパーターニングすることにより形成する方法等を挙げ ることができる。

【0080】次いで、この遮光部4が形成された透明基 板1に光触媒含有層2が形成される(図2(a))。こ の光触媒含有層2の形成は、上述したような光触媒とバ インダとを必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分 散して塗布液を調製し、この塗布液を塗布した後、加水 分解、重縮合反応を進行させてバインダ中に光触媒を強 固に固定することにより形成される。使用する溶剤とし ては、エタノール、イソプロルパノール等のアルコール 系の有機溶剤が好ましく、塗布はスピンコート、スプレ ーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコー ト等の公知の塗布方法により行うことかできる。 【0081】このようにして光触媒含有層2が形成され た透明基板1に対して、紫外光等の光6をフォトマスク 7によりパターン照射する。これにより、光触媒含有層 2上の画素部が形成される部位である画素部形成部を、 光触媒含有層2内の光触媒の作用により親インク性領域 とした画素部用露光部8が形成される(図2(b))。 なお、パターン照射の種類はフォトマスクによるものに 限定されるものでなく、レーザ等を用いた描画照射等に よるものであってもよい。 【0082】このようにして形成された画素部用露光部

8内に、インクジェット装置等を用いて、画素部形成用

のインクを噴射して、それぞれ赤、緑、および青に着色

する。この際、画素部用露光部8内は上述したように露

光により液体との接触角の小さい親インク性領域となっ

ているため、インクジェット装置から噴出された画素部 形成用インクは、画薬部用薬光部8内に均一に広がる。 また、露光が行われていない光触媒含有層の領域は、 撓 インク性領域となっているため、インクはこの領域では はじかれて除去されることになる。

【0083】本発明に用いられるインクジェット装置としては、特に限定されるものではないが、帯電したインクを連続的に噴射し磁場によって創御する方法、圧電素子を用いて間欠的にインクを嗄射する方法、インクを加熱しその影池を利用して間で的に噴射する方法等の各種の方法を用いたインクジェット装置を用いることができ

【0084】にのようにして画素部用鑑光部8内に付着 したインクを固化させることにより画券部カが形成さる (図2(0))。本発明において、インクの固化は用 いるインクの種類により種々の方法により行われる。例 えば、水溶性のインクであれば加熱等することにより水 を除去して副化が行われる。

【0085】このインクの個化工程を考慮すると、本発明に用いられるインクの種類としては、UV硬化性インクであることが哲主しい、これは、UV硬化性インクであればUVを照射することにより、素早くインクを固化することができるので、カラーフィルタの製造時間を短縮することができるからである。

【0086】上述したように、画素部用露光部8内のインクは助一に広がっているため、このようにインクを固 化した場合、色抜けや色むらのない画素部3を形成する ことができる。

【0087】次いで、この画業部3が形成された面全面 に露光を行う。これにより、光触媒含有層2が露出して いる部分、すなわち画業部3間および表示領域外の光触 媒含有層2が露光されて親インク性領域である現像液付 着用露光部のとなる(図2(d1))

【0088】ここでこの現像液付着用鑑光部9は、その 臨界表面項別が画業部の臨界表面預別よりも大きくなる ように鑑光されることが好ましい。すなわち、光触媒合 有層である現像液付着用露光能9の臨界表面現力が画業 部3上の臨界表面現力以よりも大きくなるように露光しと比 設して現像液付着用露光部9の方が良好となるため、現 像液を画業部3間の間隙に塗布する際に、画業部3間に 露出した光触媒络有相上により正確に塗布することが可 能となるからである。

【0089】そして、この現像液付着用露光部9内に インクジェット装置10を用いて、現像液11を、画案 部3間の間線の現像液付着用露光部9に付着させる。こ の際、現像液付着用露光部9時上述したように露光に より液体との接触角の小さい親インク性領域となってい るため、画素部3の形成の場合と同様に現像液11は、 現像液付着用露光部9内に当一上にがる。

【0090】この現像液11の塗布方法は、上述したよ うなインクジェット方式に限定されるものでなく、通常 用いられるディップコート等の種々の方法により濡れ性 の差を利用して塗布するようにしてもよい。しかしなが ら、例えば画素部間の間隙のみ選択的に塗布することが でき、これにより光触媒含有層を露光等することにより 淵れ性の差を設けなくても塗布できる点、画素部上に現 像液が残存する可能性が低い点等の理由から、ノズル叶 出による方法を用いることが好ましい。このようなノズ ル吐出方法としては、例えばマイクロシリンジ、ディス ペンサー、インクジェット、針先より現像液を電界など の外部刺激により飛ばす方法、外部刺激により振動する ピエゾ素子などの振動素子を用いて素子より現像液を飛 ばす方法、針先に付着させた現像液を光触媒含有層表面 に付着させる方法等を用いることができるが、中でもイ ンクジェット方式で行うことが量産可能であるためコス ト面で有利である等の理由で好ましい。この場合用いら れるインクジェット装置としては、特に限定されるもの ではないが、帯電したインクを連続的に噴射し磁場によ って制御する方法、圧電素子を用いて間欠的にインクを 噴射する方法、インクを加熱しその発泡を利用して間欠 的に噴射する方法等、上述した画素部形成用インクの場 合と同様に各種の方法を用いたインクジェット装置を用 いることができる。

【0091】また、用いられる現像液110表面張力は、上記画素部3の臨界表面張力より大きいことが好ましい。これは、上記現像液110表面張力が開業のの臨界表面張力より大きい場合は、現像液11が画業部3に対して、0度より大きい場合は、現像液11が画業部3に対して、0度より大きい接触角を育することになる。このため、画業部3周の現像液付着用鑑光部9に現像液11を付着させた場合に、画業部3の変而、すなわち画素部3上であって遮光部4と重ならずバックライトが通過する部分にまで濡れ広がることがない。これにより、画業部3が溶解する等の影響を与えることなく、容易に画業部3間に露出する光触媒合有層上にのみ現像液11を付着させることができるようになる等の理由によるのである。

[0092]本発明においては、光触媒合有層がシロキ ウン結合を有するパイングーで形成されている場合は、 現像旅はこのようなシロキサン結合を分解することができるアルカリ性溶液であることが野ましい。このような アルカリ性溶液としては、有機アルカリと無機アルカリ の水溶液を挙げることができる。

【0093】 好ましいアルカリ性溶液としては、水酸化 ナトリウム水溶液および水酸化カリウム水溶液を挙げる ことができ、好ましいpHとしては、pH7~14、特 に好ましくはpH10~14、最も好ましいpHとして は、pH12~14である。

【0094】最後に、上記現像液11により現像液が付着した部分の光触媒含有層2を溶解・除去した後、濡れ

性可突屈上を流浄する洗浄工程を行う。これにより、光 触媒含有層 2の画業部 3間に露出した部分のみを除去し で光触媒を有層除去部5が形成されたカラーフィルタを 得ることができる(図2(e))。この場合の洗浄工程 は、特に限定されるものでなく、一般にフォトリソグラ フィー工程等において行われている洗浄工程と同様にし て行うことができる。

【0095】図2に示す例では、遮光部4を形成する例 を示したが、本発明のカラーフィルタの製造方法はこれ に限定されるものでなく、上記遣光部4を形成する工程 がない製造方法、すなわら遠光部を有さないカラーフィ ルタの製造方法であってもよい。

【0096】また、上記図2に示す例では、画素部を形 成した後、露光することにより現像液付着用露光部9を 形成し、ここに現像液11を塗布し溶解させて光触媒含 有層除去部5を形成するようにしたが、本発明はこれに 限定されるものでなく、露光を行わない製造方法であっ てもよい。すなわち、画素部間に露出する光触媒含有層 を除去する場合、画素部間は凹部となっていることから (例えば図2(c)参照)、この凹部にインクジェット 方式等で現像液を付着させることによりこの部分の光伸 媒含有層のみを除去し光触媒含有層除去部を形成するこ とも可能である。この場合は、必ずしも光触媒含有層を 露光させる必要性はない。しかしながら、濡れ性の差を 設けておいた方が、現像液の付着が容易かつ正確である 点等を考慮すると、上記図2に示す例のように、光触媒 含有層の臨界表面張力が画素部の臨界表面張力よりも大 きくなるように露光することが好ましい。

【0097】3.カラー液晶表示装置

このようにして得られたカラーフィルタと、このカラー フィルタに対向する対向電極基板とを組み合わせ、この 間に流晶化合物を封入することによりカラー流晶表示装 置が形成される。このようにして得られるカラー液晶表 示装置は、本発明のカラーフィルタが有する利点、すな わち、流晶層中の流晶材料に悪影響を与えず、表示品質 の高いものとなる。

[0098]なお、本寿明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特計請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成されし、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
[0099]例えば、上述した説明では、光触媒合有層の渦れ性を変化させる際に露光により変化させているが、ここでいう露光とは可視光の露光のみを示すものではなく、光触媒合有層の渦れ性を変化させることができ

【0100】例えば、光散標含有層中の光触媒が酸化チ タンの場合は、紫外光を含む光であり、このような紫外 光を含む光の光源としては、例えば、水銀ランア、メタ ルハライドランア、キセノンランア、エキシマランブ等

るエネルギーの照射の全てを含む意味である。

を挙げることができる。また、光触媒含有層に対し、光 触媒反応開始エネルギーを加え、この光触媒反応開始エ ネルギーが加えられた領域内に反応速度増加エネルギー を加えることにより露光を行うようにしてもよい。この 場合の光触媒反応開始エネルギーとしては、光触媒反応 を開始させることができるエネルギーであれば特に限定 されるものではないが、中でも二酸化チタンの触媒反応 を開始させる紫外光を含む光であることが好ましい。具 体的には、400 nm以下の範囲、好ましくは380 n m以下の範囲の紫外光が含まれる光が好ましい。また、 反応速度増加エネルギーとしては熱エネルギーを用いる ことが好ましく、このような熱エネルギーを加える方法 としては、赤外線レーザによる方法や感熱ヘッドによる 方法等を挙げることができる。

#### [0101]

【実施例】イソプロピルアルコール3g、フルオロアル キルシラン (トーケムプロダクツ (株) 製:MF-16 OE (商品名)、N-[3-(トリメトキシシリル)プ ロビル]-N-エチルバーフルオロオクタンスルホンア ミドのイソプロピルエーテル50重量%溶液) 0.07 g、酸化チタンゾル (石原産業 (株) 製; STK-01 (商品名)) 3g、シリカゾル (日本合成ゴム (株) 製;グラスカHPC7002(商品名))0.6g、お よびアルキルアルコキシシラン (日本合成ゴム(株) 製; HPC402H(商品名)) 0.2gを混合し、1 ○ ○ ○ で 2 ○ 分間撹拌した。この溶液を厚さ 0.7 mm の無アルカリガラス基板上にスピンコーティング法によ りコートし、20分間150℃で加熱後、厚さ0、15 μmの光触媒含有層を得た。

【0102】この光触媒含有層表面にフォトマスクを介 して超高圧水銀ランプにより 70mW/cm2(35 6 nm)の照度で3分間紫外線照射を行い濡れ件を変化 させた。未露光部および露光部の水に対する接触角を接 触角測定器(協和界面科学社製 CA-Z型)により測 定した結果、未露光部では70度であり、露光部では9 度であった。

【0103】次に、インクジェット装置を用いて、以下 の画素部形成用インクを露光部に滴下した後、80℃で 加熱した。

・赤色用インク:富士フィルムオーリン社製、CR-2 000

・青色用インク:富士フィルムオーリン社製、CB-2

#### 000

・緑色用インク:富士フィルムオーリン社製、CG-2 000

次に、UV照射を行い、画素部を硬化させ、また画素部 間に露出する光触媒含有層の濡れ性を変化させた。次い で、200℃で加熱処理し両素部の硬化を促進させて両 素部の硬化を終了した。

【0104】次いで、インクジェット装置を用いてpH 13、光触媒含有層の未露光部に対する接触角が55度 の水酸化カリウム水溶液を上記露光部に叶出した。2分 後、純水にてリンスし、画素部間間隙に存在する光触媒 含有層を除去した。

【0105】得られたカラーフィルタを用いたカラー液 品表示装置は良好な表示品質を有するものであった。

#### [0106]

【発明の効果】本発明のカラーフィルタにおいては、上 記画素部間の間隙に露出する光触媒含有層が除去されて いるので、この部分における光触媒含有層の露出面積が ほぼ光触媒含有層の厚み程度となるため、極めて小さく なる。したがって、本発明のカラーフィルタを用いてカ ラー液晶表示装置を作製した場合に、液晶層と光触媒含 有層とが直接接触したとしても液晶材料に悪影響を及ぼ すおそれがなく、表示品質の良好なカラー液晶表示装置 を提供することができる。さらに、光触媒含有層中に液 品層に溶出すると液晶層中の液晶材料に対して問題が生 じる液晶層汚染物質が混入されていた場合であっても、 液晶材料との接触面積が極めて小さいことから液晶層汚 染物質が液晶層中に溶出する量が極めて少なく、液晶層 の表示性能に悪影響を与えるおそれがないという効果を 泰する.

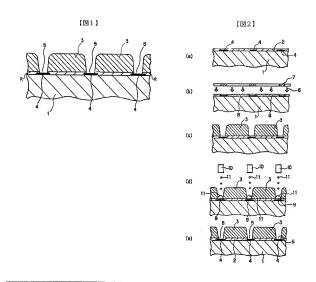
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカラーフィルタの一例を示す概略断面 図である。

【図2】本発明のカラーフィルタの製造方法の一例を説 明するための工程図である。

#### 【符号の説明】 1…透明基板

- 2…光触媒含有層
- 3…画素部
- 4…渡光部
- 5…光触媒含有層除去部
- 11…現像液



# フロントページの続き

F ターム(参考) 2006 FB01 FB08 2H048 B402 B456 B457 B460 BB02 BB14 B824 B842 24091 FA02Y FA54Y FB02 FC02 LA15 LA30 50094 A405 A31 A43 A44 A48 A454 B43 C419 C424 D413 EB02 EB05 EB05 FB01 FA01 FA02

FB01 FB02 FB15 GB10